PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-182836

(43)Date of publication of application: 06.07.2001

I)Int.Cl.

F16J 15/10 B05C 5/02 B05D CO9K F16J 15/14

1)Application number: 2000-312078

(71)Applicant: NOK CORP

2)Date of filing:

12.10.2000

(72)Inventor: WAKAMATSU SHIGEO

3)Priority

iority number: 11289014

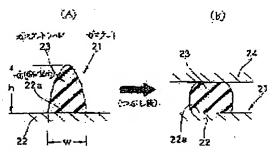
Priority date: 12.10.1999

Priority country: JP

4) GASKET AND ITS MANUFACTURING METHOD

7)Abstract:

ROBLEM TO BE SOLVED: To provide a gasket and its manufacturing ethod using a dispenser system capable of setting small the bottom lge member of a gasket seal even in the case the height to the mating ember is large, securing wide the position where the seal can be olded, suppressing the amount used of the seal molding material, ppressing small the gasket reaction force, and also suppressing spersion of the gasket reaction force largely according to the position. DLUTION: According to the manufacturing method for a gasket 21, a sket seal material is applied to the object surface 22a using a spenser system fitted with a needle, whereby the opening shape of the scharge port in the needle is given an irregularly shaped section so at the section shape of a gasket seal 23 after molding is made h/w≥1, nere (h) is the height of the section and (w) is the maximum width.



2001-182836

1. A method of producing a gasket (21), comprising: coating a gasket seal-molding material (23') on a coating face (22a) by using a dispenser system (1) having a needle (2), wherein the crosssectional shape of the gasket seal (23) after molding is controlled by using the ejection nozzle (2b) having an irregularly shaped crosssectional shape as the opening of the needle (2) so that the ratio h/w of the height h to the maximal width w is $h/w \ge 1$.

[Means for Solving the Problems] The method of producing a gasket according to Claim 1 of the present invention, which achieved the object above, is a method of producing a gasket, comprising: coating a gasket seal-molding material on a coating face by using a dispenser system having a needle, wherein the crosssectional shape of the gasket seal after molding is controlled by using the ejection nozzle having an irregularly shaped crosssectional shape as the opening of the needle so that the ratio h/w of the height h to the maximal width w is h/w≥1.

[0025] In the Example above, the viscosity of the gasket sealing material is considered to be about 2,000 to 50,000 poise, but the range thereof may be about 500 to 50,000 poise.

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-182836 (P2001-182836A)

(43)公開日 平成13年7月6日(2001.7.6)

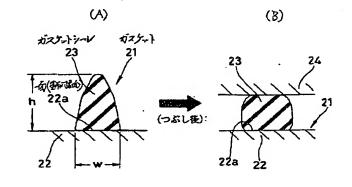
(51) Int.Cl. ⁷	設別記号	FI	テーマコード(参考)	
F16J 15/10	<i>37</i> - 1	F16J 15/10	Α	
B 0 5 C 5/02		B 0 5 C 5/02		
11/10		11/10		
B 0 5 D 1/26		B05D 1/26	Z	
3/00		3/00	D	
3,00	審査請求	未請求 請求項の数4 OL	(全 10 頁) 最終頁に続く	
(21)出顯番号	特願2000-312078(P2000-312078)	(71)出願人 000004385 エヌオーケー株式会社 東京都港区芝大門1丁目12番15号 (72)発明者 若松 重夫		
(22)出願日	平成12年10月12日(2000.10.12)			
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願平11-289014 平成11年10月12日(1999.10.12)	神奈川県藤沢	神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-1 エヌ オーケー株式会社内	
(33) 優先権主張国	日本(JP)	弁理士 野本	陽一	
		·		
	•	·		
	•			

(54) [発明の名称] ガスケット及びガスケットの製造方法

(57)【要約】

【課題】 ディスペンサシステムを用いてガスケットを製造する方法において、相手材までの高さが高い場合であってもガスケットシールの底辺を小さく設定することができ、もってシールの成形可能位置を広く確保することが可能であるとともに、シール成形材料の使用量を少なく抑えることが可能であり、ガスケット反力を小さく抑えることが可能であり、更にガスケット反力が位置によって大きくばらつくのを抑えることが可能なガスケットの製造方法を提供する。

【解決手段】 ニードルを備えたディスペンサシステムを用いて塗布対象面22aにガスケットシール材料を塗布することによってガスケット21を製造する方法であって、ニードルの吐出口の開口形状を異形断面とすることにより成形後のガスケットシール23の断面形状を、その高さをh、その最大幅をwとして、h/w≥1とする。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ニードル(2)を備えたディスペンサシ ステム(1)を用いて塗布対象面(22a)にガスケッ トシール成形材料(23')を塗布することによってガ スケット(21)を製造する方法であって、

前記ニードル (2) の吐出口 (2b) の開口形状を異形 断面とすることにより成形後のガスケットシール (2) 3) の断面形状を、その高さをh、その最大幅をwとし て、h/w≥1とすることを特徴とするガスケットの製 造方法。

請求項1のガスケットの製造方法におい 【請求項2】 て、

ニードル(2)に後退角(α)を設定したものを用いる ことを特徴とするガスケットの製造方法。

【請求項3】 請求項1または2のガスケットの製造方 法において、

ニードル(2)に塗布対象面(22a)に対して平行方 向および直角方向に移動するとともにその中心軸(0) を中心として回転作動するものを用いることを特徴とす るガスケットの製造方法。

【請求項4】 ニードル (2) を備えたディスペンサシ ステム(1)を用いて塗布対象面(22a)にガスケッ トシール成形材料(23')を塗布することによって製 造されるガスケット(21)であって、

成形後のガスケットシール(23)の断面形状を、その 高さをh、その最大幅をwとして、h/w≥1としたこ とを特徴とするガスケット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、密封装置の一種で 30 あるガスケットに係り、特に、ディスペンサシステムを 用いて製造されるガスケットと、その製造方法とに関す るものである。

[0002]

[従来の技術] 今日まで一般に、ディスペンサシステム によって製造されるガスケットは簡易的なガスケットで あると考えられてきたが、その製造が容易なこと、およ び製造コストが安価なことから注目され、最近では、機 能の拡大とともに関心が高まってきている。

【0003】ここで、従来例として、このディスペンサ 40 システムによって製造されるガスケット51の概略構造 を図18(A)に示すと、塗布対象面としてのガスケッ ト基板52の一面52aに液状のガスケットシール成形 材料が塗布されることによってガスケット51が成形さ れており、成形後のガスケットシール53の断面形状は 略半円形とされている。

[0004] また、従来のディスペンサシステム55に おけるニードル56は、図19(A)および(B)に示 すように、その先端開口形状が円形であって、その先端 部は後退角零のストレートとされており、またディスペ 50

ンサシステム55の制御方向すなわちニードル56の作 動方向は、図20に示すように、塗布対象面22aに対 する平行方向および直角方向(X-Y-2方向)のみと されている。

【0005】しかしながら、この従来のディスペンサシ ステム55によって製造されるガスケット51において は、上記したニードル56の先端開口形状等からして、 成形後におけるガスケットシール53の断面形状が、そ の高さをh、その最大幅をwとして、h/w<1に限定 10 されたものとなるために、

① 相手材までの高さが比較的高い場合に、ガスケット シール53の底辺の長さが長くなってその幅が広くなる ことから、ガスケットシール53の成形可能位置に制約 が生じ、またガスケットシール53の成形に必要とされ る成形材料の置が多くなる、

② ガスケットシール53の耐久性を向上させるべくそ の高さを高くすると、ガスケット51の組込みに際して 初期的にガスケット反力が高くなり、場合によっては、 高くなり過ぎたガスケット反力によりガスケット基板5 2が変形してしまうことがある、

③ ガスケットシール53の平面形状がカーブまたは屈 曲している部分ではその内周側と外周側とで長さが異な るために、断面形状がいびつになり易く、その結果とし て、ガスケット反力の大きさが平面位置により異なるこ とになる、と云った不都合があり、これらの不都合を回 避する方法として、

① 射出成形等の別の方法によりガスケットシール53 を成形する、

② 図18 (B) に示すように、ディスペンサを使用し て、1回目に土台53aを成形し、2回目に上部53b を成形し、すなわち二度塗りを行なう、と云った方法が 考えられるが、何れの方法もコストがかかり、近年にお ける要求機能を充分に満足することができない。

【0006】また、これまでに、ニードルの先端形状に 関して、円形断面・ストレートノズルの他に、ニードル 内径を先細りにしたもの(特開昭62-258776号 公報または特開平9-239976号公報参照)や、二 ードル先端に角度を設けたもの(特開平7-31874 7号公報参照) 等が開発されているが、これらの従来技 術は比較的低粘度の液体(3~300cpoise)を ディスペンサ塗布する際にニードルの詰まり防止や塗布 **畳の安定化のために提案されたものであり、本発明のよ** うに成形後のガスケットシールの断面形状を、h/w≥ 1とするものではない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は以上の点に鑑 みて、ディスペンサシステムを用いてガスケットを製造 する方法において、相手材までの高さが比較的高い場合 であってもガスケットシールの底辺を比較的小さく設定 することができ、もってガスケットシールの成形可能位

20

3

置を広く確保することが可能であるとともに、ガスケットシール成形材料の使用量を少なく抑えることが可能であり、ガスケット反力を小さく抑えることが可能であり、更にガスケット反力が位置によって大きくばらつくのを抑えることが可能なガスケットの製造方法と、この方法によって製造されるガスケットとを提供することを目的とする。

[8000]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明の請求項1によるガスケットの製造方法は、ニードルを備えたディスペンサシステムを用いて塗布対象面にガスケットシール成形材料を塗布することによってガスケットを製造する方法であって、前記ニードルの吐出口の開口形状を異形断面とすることにより、成形後のガスケットシールの断面形状を、その高さをh、その最大幅をwとして、h/w≥1とすることを特徴とするものである。

【0009】また、本発明の請求項2によるガスケットの製造方法は、上記した請求項1のガスケットの製造方法において、ニードルに後退角を設定したものを用いる 20 ことを特徴とするものである。

【0010】また、本発明の請求項3によるガスケットの製造方法は、上記した請求項1または2のガスケットの製造方法において、ニードルに塗布対象面に対して平行方向および直角方向に移動するとともにその中心軸を中心として回転作動するものを用いることを特徴とするものである。

【0011】また、本発明の請求項4によるガスケットは、ニードルを備えたディスペンサシステムを用いて塗布対象面にガスケットシール成形材料を塗布することに 30よって製造されるガスケットであって、成形後のガスケットシールの断面形状を、その高さをh、その最大幅をwとして、h/w≥1としたことを特徴とするものであり、上記請求項1ないし3の各項の製造方法は、この請求項4のガスケットを製造すべく発明されたものである。

[0012]

【発明の実施の形態】つぎに本発明の実施例を説明する。

【0013】上記従来技術における問題点を解決するに 40 は、ガスケットの製造方法および、その実施に供されるディスペンサシステムの構成を以下のようにするのが好適である。

【0014】第一実施例・・・

すなわち先ず第一に、図1 (A) および (B) に示すように、ディスペンサシステム1におけるニードル2の先端形状を異形断面とし、この異形断面のニードル2を用いて塗布対象面としてのガスケット基板22の一面22 aに塗布し硬化させるガスケットシール23の断面形状を、図2(A)に示すように、その高さをh、その最大50

幅をwとして、h/w≥1となるようにする。

【0015】異形断面は、断面形状が円形でなく、三角形、四角形、台形、楕円形(もしくは楕円形を長手方向に二分割した片方の形状)または長円形(もしくは長円形を長手方向に二分割した片方の形状)等の非円形であることを云い、ニードル2の先端形状を異形断面とするとは、ニードル2の先端開口形状、すなわちニードル2の先端面2aにおける吐出口2bの開口形状(先端面2aの内郭形状)を、必要な場合は先端面2aの外郭形状も含めて、円形とせずに非円形(長手方向を備えた非円形)とすることを云う。

【0016】図示した実施例においては、図1(B)に示したように、ニードル2の先端面2aにおける吐出口2bの開口形状を、その底辺の長さw'に対する高さh'の比率が凡そ1.5となる台形および三角形を組み合わせた形状(概略二等辺三角形)とし、塗布するガスケットシール23の材質または硬度により多少異なるものの、図2(A)に示すように、相手材24との組付け前におけるガスケットシール23の断面形状を同じく、その底辺の長さwに対する高さhの比率が凡そ1.5となる台形および三角形を組み合わせた形状とし、図2

(B) に示すように相手材 2.4 との組付け後(つぶし後)におけるガスケットシール 2.3 の断面形状を、その底辺の長さに対する高さの比率が凡そ $1\sim1$. 2 となるようにすることにより、相対圧力 $0\sim0$. 5 M P a 0 の節 囲で安定したシール性を確保することができる。

【0017】また、このようにニードル2の先端形状を 異形断面とすることにより、

和手材24までの高さが比較的高い場合であってもガスケットシール23の底辺を比較的小さく設定することが可能であるために、ガスケットシール23の成形可能位置を広く確保してガスケットシール23のレイアウトの自由度を広げることができ、また、使用するガスケットシール23の成形材料の量を少なく抑えることができる。

② 図3のグラフ図に示すように、ガスケットシールつぶし量に対するガスケット反力の増加量が従来技術の場合よりも小さくなるために、ガスケット反力によりガスケット基板22が変形するのを防止することができる、

③ ガスケットシール23の高さ公差および、つぶし後の相手材24との隙間公差を広く設定することが可能であるために、安定したシール性能を確保することができる、と云った作用効果を奏し、このような作用効果を奏する断面形状を備えたガスケット21を液状のガスケットシール成形材料23'の一度塗りで得ることができる

【0018】尚、この実施例に係るニードル2の構成は、ニードル2の先端部2cに切欠部を設けることなくニードル2の先端面2aを平坦面としたままで、吐出口2bの開口形状を異形断面としたものである。

4

[0019] また、上記従来技術における問題点に対する第二の解決手段は、図1(A)に示したように、ディスペンサシステム1におけるニードル2の先端部2cに所定の大きさの後退角 α を持たせるものである。

[0020] そして、このようにニードル2の先端部2 c に所定角度の後退角 α を持たせると、これにより、上記第一解決手段で示したニードル2形状を効果的に働かすことが可能となり、その結果として、異形断面のガスケットシール23を安定して成形することができる。

【0021】また、上記従来技術における問題点に対す 10 る第三の解決手段は、図4に示すように、ニードル2 を、塗布対象面であるガスケット基板22の一面22a に対して平行方向および直角方向(X-Y-2方向)に移動させるだけでなく、その中心軸線0を中心として 6 方向に回転作動可能とするものである。

【0022】そして、このようにニードル2を、ガスケット基板22の一面22aに対して平行方向および直角方向に移動させるだけでなく、その中心軸線0を中心に回転作動可能とすると、上記第一解決手段で示したニードル2形状を効果的に働かすことが可能となり、その結果として、異形断面のガスケットシール23を安定して成形することができる。すなわち、ガスケットシール23の平面レイアウトにおいて、そのカーブや屈曲部では、ゴムシールの内周と外周で長さが異なるために、断面形状がいびつになり易いが、本発明によれば、従来技術の場合よりも形状むらの発生を抑えることができ、これによりガスケット反力が位置によってばらつくのを抑えることができる。

【0023】尚、ニードル2をその中心軸線0を中心として回転作動させるには、モータ等の回転駆動源の回転 30トルクをベルト等のトルク伝達手段を介してニードル2に伝達する。

[0024] また、これらの各X、Y、Zおよび 8方向の制御は、塗布対象面であるガスケット基板 22を載せたテーブル (図示せず) またはニードル 2のうちの何れか一方を移動させることにより両者を相対に移動させれば良く、または両者をそれぞれ移動させることにより両者を相対に移動させるようにしても良い。

[0025] また、当該実施例において、ガスケットシール材料の粘度は凡そ2000~50000poiseを想定しているが、その範囲は500~50000poiseほどであっても良い。

[0026] 第二実施例・・・

上記従来技術における問題点に対する第四の解決手段は、図5(A)(B)および(C)に示すように、ディスペンサシステム1におけるニードル2の先端部2cに切欠部3を設けることによりニードル2の吐出口2bの開口形状を異形断面とし、この異形断面の吐出口2bを備えたニードル2を用いて塗布対象面としてのガスケット基板22の一面22aに塗布し硬化させるガスケット50

シール 23の断面形状を、図6に示すように、その高さをh、その最大幅をwとして、 $h/w \ge 1$ となるようにする。

① 相手材(図示せず)までの高さが比較的高い場合であってもガスケットシール23の底辺を比較的小さく設定することが可能であるために、ガスケットシール23の成形可能位置を広く確保してガスケットシール23のレイアウトの自由度を広げることができ、また、使用するガスケットシール23の成形材料の量を少なく抑えることができる、

② 図7のグラフ図に示すように、ガスケットシールつぶし量に対するガスケット反力の増加量が従来技術の場合よりも小さくなるために、ガスケット反力によりガスケット基板22が変形するのを防止することができる、プスケットシール23の高さ公差および、つぶし後の相手材24との隙間公差を広く設定することが可能であるために、安定したシール性能を確保することができる、と云った作用効果を奏し、このような作用効果を奏する断面形状を備えたガスケット21を液状のガスケットシール成形材料23'の一度塗りで得ることができる。

[0028] 尚、図示したニードル2先端の切欠形状は一例であり、塗布する材料、塗布後のねらいの形状およびニードル2内径や塗布圧力といった塗布条件により、適宜設定するものである。

[0029] また、上記従来技術における問題点に対する第五の解決手段は、図8に示すように、ニードル2 を、途布対象面であるガスケット基板22の一面22a に対して平行方向および直角方向(X-Y-Z方向)に移動させるだけでなく、その中心軸線0を中心として θ 方向に回転作動可能とするものである。

[0030] そして、このようにニードル2を、ガスケット基板22の一面22aに対して平行方向および直角方向に移動させるだけでなく、その中心軸線0を中心に回転作動可能とすると、上記第四解決手段で示したニードル2形状を効果的に働かすことが可能となり、その結果として、異形断面のガスケットシール23を安定して成形することができる。すなわち、ガスケットシール23の平面レイアウトにおいて、そのカーブや屈曲部では、ゴムシールの内周と外周で長さが異なるために、断

面形状がいびつになり易いが、本発明によれば、従来技 術の場合よりも形状むらの発生を抑えることができ、こ れによりガスケット反力が位置によってばらつくのを抑 えることができる。

[0031] 8方向制御方法は、一般には、 2軸(すな わちθ回転軸) に冶具を介してディスペンサ1が取り付 けられるために、その腕にあたる部分のプログラム補正 が必要となるだけでなく、ディスペンサ1の重量分の回 転トルクが必要となり、モータや消費電力の増加につな がる。このときの冶具およびディスペンサ1形状によっ 10 ては、Z軸は360度以上回転可能でもディスペンサ1 がロボットの骨組みに干渉して、180度程度しか回転 することができなくなる場合もある。また、ニードル2 の先端に切欠部3を設け、ロボットを産業用ロボットの ような6軸制御にした場合には、ロボットのコストが本 発明に対して約2倍になってしまう。しかしながらこれ に対して、ディスペンサ1の回転構造を図9または図1 Oに示すように、Z軸ステー4にディスペンサ本体を取 り付け、 2軸 5 に取り付けたニードル 2 を回転させる構 造とすることにより、

- ① 作動プログラムの簡易化によるプログラミング時間 の短縮および正確性の向上、
- ② Z軸作動モータの低トルク化(低容量化)および小 型化によるその分の可搬重量の増加、
- ③ 7.軸の可動回転角度を有効に働かせることができる ことによるディスペンサ1の形状および大きさの制約の 減少、
- ② 6軸ロボットを使用する場合に比べてロボット本体 でコストを約1/2とすることができる、と云った効果 を得ることができる。

【0032】また、これらの各X、Y、Zおよびθ方向 の制御は、塗布対象面であるガスケット基板22を載せ たテーブル (図示せず) またはニードル2のうちの何れ か一方を移動させることにより両者を相対に移動させれ ば良く、または両者をそれぞれ移動させることにより両 者を相対に移動させるようにしても良い。

【0033】尚、当該実施例において、ガスケットシー ル材料の粘度は凡そ500~5000poiseを想 定している。ガスケットシール材料としては例えば、U Vポリウレタンや、信越シリコーン製シリコーンゴム (RTVゴム)、シリコーン接着剤等が好適である。

【0034】また、本発明において、ガスケットシール 23の断面形状には、図2(A)または図6に示したも のの他、様々なものが考えられ、例えば以下のものを挙 げることができる。.

[0035] ① 図11に示すように、ガスケットシー ル23の断面形状を略三角形とする。

- ② 図12に示すように、ガスケットシール23の断面 形状を略四角形とする。

形状を、その上端部を半円形に形成した略四角形とす る。

- ④ 図14に示すように、ガスケットシール23の断面 形状を、その下端部に長辺を配置した略台形とする。
- **⑤** 図15に示すように、ガスケットシール23の断面 形状を、その上端部に長辺を配置した略台形とする。
- **⑥** 図16に示すように、ガスケットシール23の断面 形状を略五角形とする。
- ② 図17に示すように、ガスケットシール23の断面 形状を、その下端部を平たくカットした略楕円形とす

【0036】この①ないし⑦の断面形状のうち、①ない し個の断面形状はその下端部に最大幅wが設定される が、 ⑤ないし ②の断面形状は、 所定の幅 w 1 を備えた下 端部以外の部分に最大幅wが設定されることになる。

【発明の効果】本発明は、以下の効果を奏する。

[0037]

【0038】すなわち、上記構成を備えた本発明の請求 項1によるガスケットの製造方法においては、ニードル の吐出口の開口形状を異形断面とすることにより成形後 のガスケットシールの断面形状を、その高さをh、その 最大幅をwとして、h/w≥1とすることによって、ガ スケットシールの相手材までの高さが比較的高い場合で あってもガスケットシールの底辺を比較的小さく設定す ることが可能であるために、ガスケットシールの成形可 能位置を広く確保してガスケットシールのレイアウトの 自由度を広げることができ、また、使用するガスケット シール材料の量を少なく抑えることができる。また、ガ スケットシールつぶし量に対するガスケット反力の増加 量を従来よりも小さくすることが可能であるために、ガ スケット反力によりガスケット基板等が変形するのを防 止することができる。また、ガスケットシールの高さ公 差および、つぶし後の相手材との隙間公差を広く設定す ることが可能であるために、安定したシール性能を確保 することができる。

【0039】またこれに加えて、上記構成を備えた本発 明の請求項2によるガスケットの製造方法においては、 ニードルに所定角度の後退角を設定することにより、上 記請求項1におけるニードルを効果的に働かすことがで 40 き、その結果として、異形断面のガスケットシールを安 定して供給することができる。

[0040] また、上記構成を備えた本発明の請求項3 によるガスケットの製造方法においては、ニードルを塗 布対象面に対して平行方向および直角方向に移動させる だけでなくその中心軸線を中心に回転作動させることに より、上記請求項1または2におけるニードルを効果的 に働かすことができ、その結果として、異形断面のガス ケットシールを安定して供給することができる。

【0041】更にまた、上記構成を備えた本発明の請求 ③ 図13に示すように、ガスケットシール23の断面 50 項4によるガスケットにおいては、上記各請求項におけ

9

る作用効果を有するガスケット、すなわち反力が比較的 小さく、反力のばらつきが少なく、耐久性およびシール 性に優れたガスケット製品を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

[図1] (A) は本発明の第一実施例に係るガスケットの製造方法の実施に供されるディスペンサシステムの要部正面図であって同システムに備えられるニードルの正面図、(B) は同図(A) における A 方向矢視拡大図であって上記ニードルの先端面拡大図

[図2] (A) は同実施例に係るガスケットの成形後の 状態を示す要部断面図、(B) は同ガスケットのつぶし 後の状態を示す要部断面図

[図3] ガスケットシールつぶし量とガスケット反力の 関係を示すグラフ図

[図4] 同ディスペンサシステムの作動説明図

[図5] (A) は本発明の第二実施例に係るガスケットの製造方法の実施に供されるディスペンサシステムの要部側面図であって同システムに備えられるニードルの要部正面図、(B) は同ニードルの要部側面図、(c) は同ニードルの底面図

[図6] 同実施例に係るガスケットの成形後の状態を示す要部断面図

[図7] ガスケットシールつぶし量とガスケット反力の 関係を示すグラフ図

【図8】同ディスペンサシステムの作動説明図

[図9] 同ディスペンサシステムの回転構造の一例を示す断面図

[図10] 同ディスペンサシステムの回転構造の他の例 を示す断面図

【図11】本発明の他の実施例に係るガスケットの要部 断面図

[図 1 2] 本発明の他の実施例に係るガスケットの要部 断面図 * 【図13】本発明の他の実施例に係るガスケットの要部 断面図

10

【図 1 4】本発明の他の実施例に係るガスケットの要部 断面図

[図 1 5] 本発明の他の実施例に係るガスケットの要部 断面図

[図16] 本発明の他の実施例に係るガスケットの要部 断面図

[図17] 本発明の他の実施例に係るガスケットの要部 断面図

[図18] (A) および(B) ともそれぞれ従来例に係るガスケットの要部断面図

[図19] (A) は従来例に係るディスペンサシステムの要部正面図であって同システムに備えられるニードルの正面図、(B) は同図(A) におけるB方向矢視拡大図であって上記ニードルの先端面拡大図

【図20】同ディスペンサシステムの作動説明図 【符号の説明】

1 ディスペンサシステム

20 2 ニードル

2 a 先端面

2 b 吐出口

2 c 先端部

3 切欠部

4 乙軸ステー

5 乙軸

21 ガスケット

22 ガスケット基板

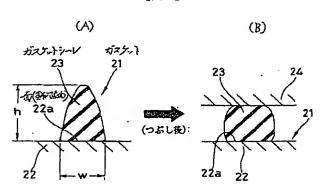
22a 一面(塗布対象面)

23 ガスケットシール

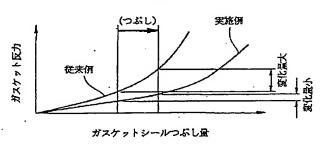
23' ガスケットシール成形材料

0 中心軸線

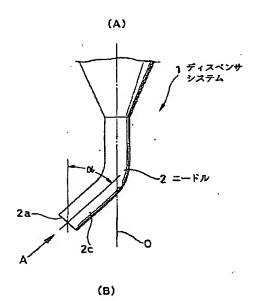
【図2】

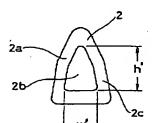


[図3]

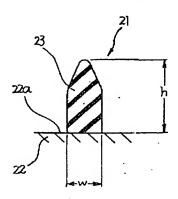


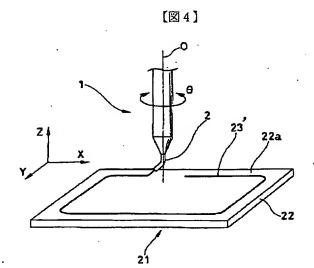


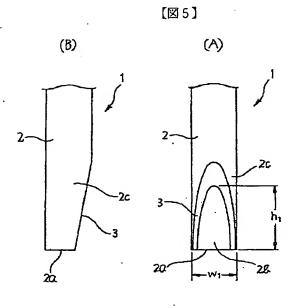


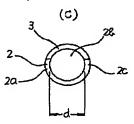


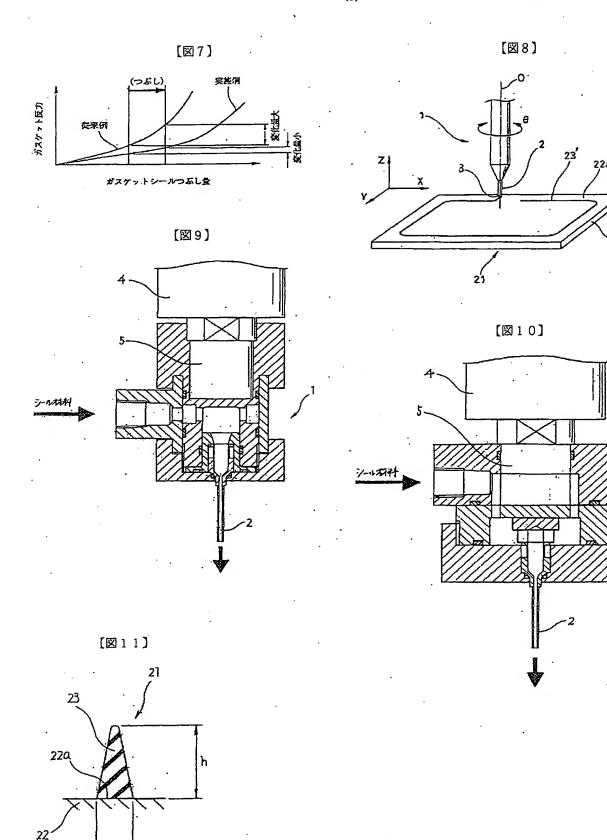
[図6]

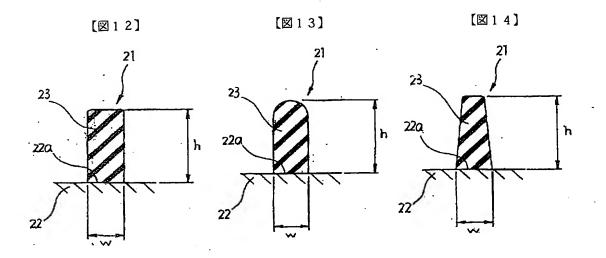


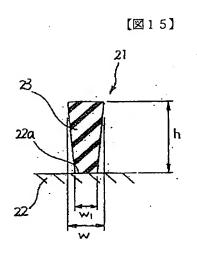


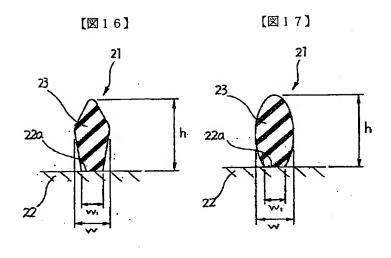


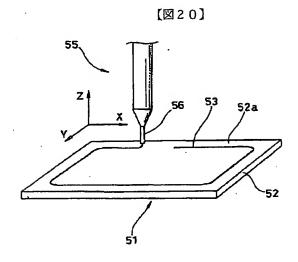




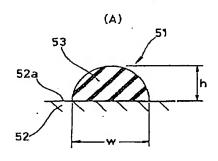


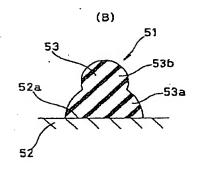




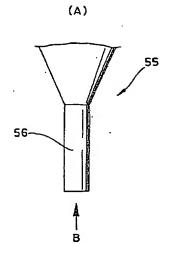


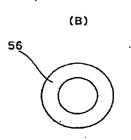
[図18]





[図19]





フロントページの続き

(51) Int.Cl.'
C O 9 K 3/10
F 1 6 J 15/14

識別記号

F I C O 9 K 3/10 F 1 6 J 15/14 ラーマコード(参考) R C 【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

[部門区分] 第5部門第2区分

[発行日] 平成14年5月9日(2002.5.9)

【公開番号】特開2001-182836 (P2001-182836A)

[公開日] 平成13年7月6日(2001.7.6)

【年通号数】公開特許公報13-1829

【出願番号】特願2000-312078 (P2000-312078)

【国際特許分類第7版】

F16J 15/10 BO5C 5/02 11/10 BO5D 1/26 3/00 CO9K 3/10 F16J 15/14 [FI] F16J 15/10 BO5C 5/02 11/10 1/26 2 BO5D 3/00 D 3/10 R CO9K C F16J 15/14

【手続補正書】

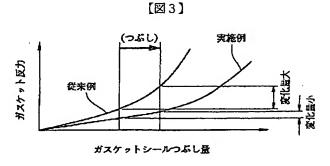
[提出日] 平成14年2月14日(2002.2.14)

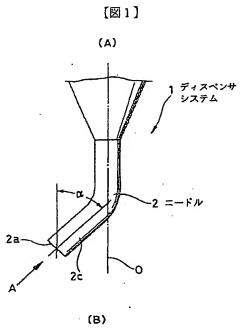
【手続補正1】

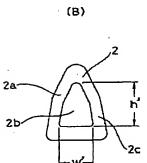
【補正対象普類名】図面

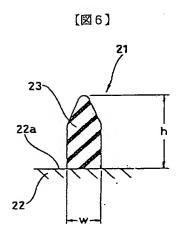
*【補正対象項目名】全図 【補正方法】変更 【補正内容】

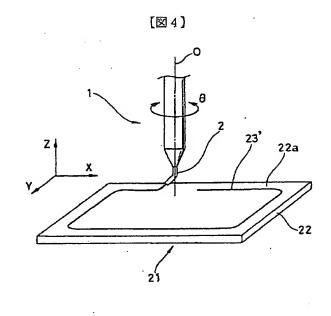
(A) (B) ボスケットシール ガスケット 23 21 23 24 (ウぶし後) (ウぶし後) 22a 22

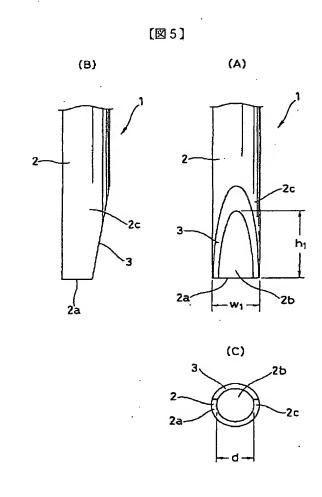


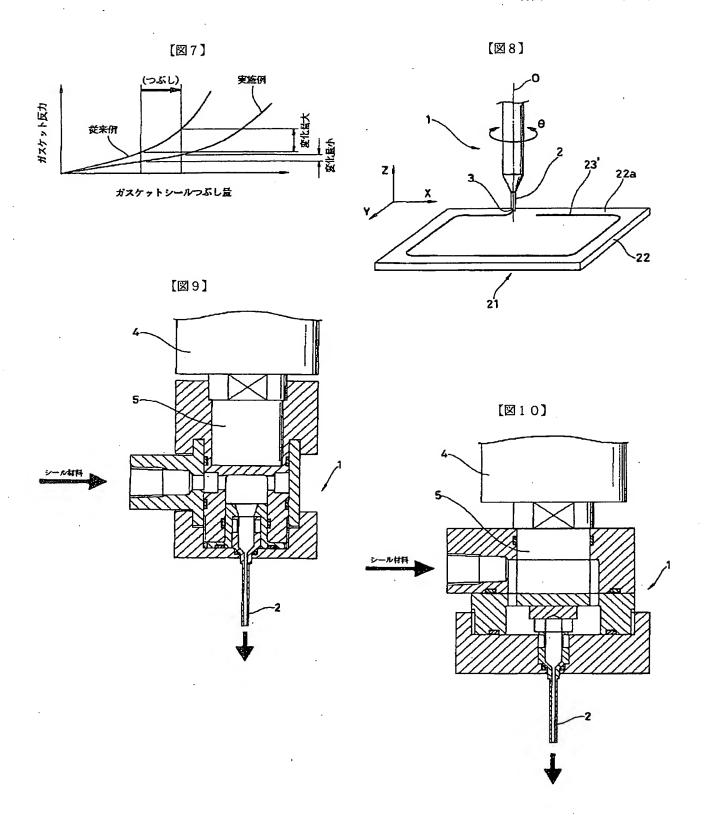


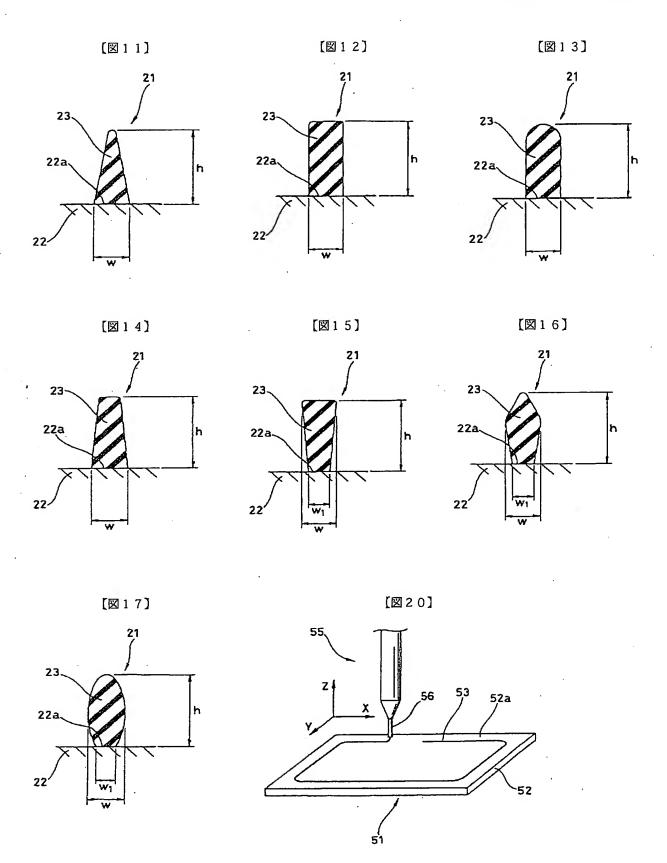












特開2001-182836

